



科研产出

- 论文 >
- 专利 >
- 专著 >

当前位置 > 首页 > 科研工作 > 科研产出 > 专利

专利名称:	一种石墨烯导电薄膜的制备方法
专利类别:	发明专利
申请号:	201310263553.1
申请日期:	2013-06-27
专利号:	201310263553.1
第一发明人:	张大勇;金智;史敬元;麻芑
实施情况:	授权
专利证书号:	201310263553.1
其它备注:	高频高压中心

